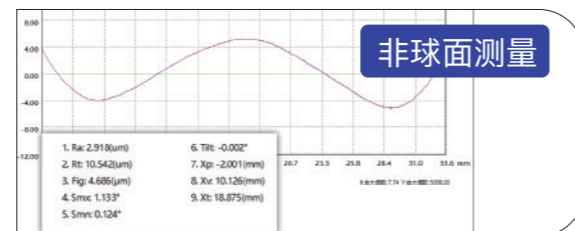
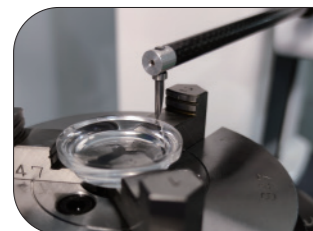


MMD-OPT系列 非球面粗糙度轮廓仪

该产品是一款光学原件测量系统，分辨率高，量程大，上下坡能力强，可对不同行业的光学元件进行测量分析。



轮廓测量功能

点：点、中点、交点、最高点、最低点
 线：直线、切线、垂直线、平行线、平分线
 圆：局部圆、椭圆、切圆
 角度：角度、水平夹角、垂直夹角、夹角、平分夹角
 位置公差：直线度、凸度、圆弧轮廓度、垂直度、平行度
 辅助生成：包含辅助点、辅助线、辅助圆

粗糙度

Ra, Rq, Rz(Ry), Rz(DIN), R3z, Rz(jis), Rp, Rv, Rt, Rsk,
 Rsm, Rc, Rpm, Rku, Rdq, Roc, Mr1, Mr2, Rpk, Rvk,
 Rk, Rdc, A1, A2, R, Rx, AR, Rcp, Rmax, Rz-ISO

非球面

Ra, Rt, Fig, Smx, Smn, Tilt
 Xp, Xv, Xt, Pv

波纹度

wt, wa, wp, wv, wq, wc, wku, wsk,
 w, wx, wz, wsm, wdc, wte, wmr,
 Aw, c(wmr), wmr(c), wdq

原始轮廓

Pt, Pa, Pp, Pv, Pq, Pc, Pku, Psk,
 Pdq, Psm, Pdc, Pmr, Pz, Pmr

技术参数

项目		参数
轮廓测量范围	X轴	100mm
	直线度	0.4μm / 100mm
球面、非球面	静态测力	0.75mN
	轮廓测量精度	< 0.5μm
	测量重复性	< 0.3μm
	可测量最大角度	77°
	可测量最大口径	100mm
	可测量最大厚度	50mm
爬坡角度		上升77° 下降88°

上表参数均为默认配置，如需其他配置可按照订货号选配